

# 第163回 レーザー協会研究会

## 特集：「穴あけ加工」

日時：2010年(平成22年)3月2日(火) 13:00~17:00

場所：上智大学(四谷キャンパス 8号館207号室)  
〒102-8554 東京都千代田区紀尾井町7-1

【交通】JR中央線、東京メトロ丸ノ内線・南北線/四ツ谷駅  
麴町口・赤坂口から徒歩5分

会費：**会員無料** 非会員4000円

※資料代金：別途1000円 ※当日受付可(領収書発行致します)

### ■講演プログラム

13:00 ~ 13:10	開会の挨拶	レーザー協会会長 新井武二氏
13:10 ~ 14:10	穴のせん断加工	東京工業大学教授 村上碩哉氏
14:15 ~ 15:15	穴あけメカニズム	東海大学教授 八木隆志氏
15:30 ~ 16:30	高アスペクト比加工	レーザージョブ株式会社 顧問 松岡芳彦氏
16:30 ~	自由討論	

### お問い合わせ先

レーザー協会 事務局 <http://www.soc.nii.ac.jp/jslt/>

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-8-4 市橋ビル3F PDS内

Tel.03-6277-5271(担当：木村、松岡) Fax.03-3261-5722 e-mail: laserkyokai@kkpds.co.jp

### 参加申し込み書

※下記ご記入の上、FAXまたは e-mail: laserkyokai@kkpds.co.jpにてお申込みください。

貴社名：

ご連絡先：

参加者お名前：

参加人数：

会員  非会員 □の中に✓して下さい。

FAX.03-3261-5722 レーザー協会事務局

※ご記入後、このままFAX送信ください。